

[B] (11) KUULUTUSJULKAISU 54972



C (45) Patentti myönnetty 10 04 1979 Patent meddelat

(32)(33)(31) Pyydetty etuoikeus - Begard prioritet

(51) Kv.lk.²/Int.Cl.² G O1 B 11/02

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen

(21)	Patenttihakemus — Patentansökning	780164
(22)	Hakemispāivā — Ansökningsdag	18.01.78
(23)	Alkupāivā — Giltighetsdag	18.01.78
(41)	Tullut julkiseksi — Blivit offentlig	
(44)	Nähtäväksipanon ja kuul julkaisun pvm. — Ansökan utlagd och utl.skriften publicerad	29.12.78

- (71) A-Elektroniikka Oy, Turskatie 5, 01490 Vantaa 49, Suomi-Finland(FI)
- (72) Erkki Uolevi Naulapää, Vantaa, Jarmo Pekka Antero Halko, Helsinki, Suomi-Finland(FI)
- (74) Oy Kolster Ab
- (54) Menetelmä ja laitteisto kappaleen dimension optiseksi mittaamiseksi -Förfarande och anordning för optisk mätning av dimensionen hos en kropp

Tämän keksinnön kohteena on menetelmä kappaleen dimension optiseksi mittaamiseksi antamalla suuntansa säilyttävän valonsäteen pyyhkäistä valo-sähkömuuntimen ylitse tämän eteen sovitetun rasterin kautta, joka rasteri koostuu vuorottain sovitetuista läpinäkymättömistä ja läpinäkyvistä alueista niin, että valo-sähkömuunnin vastaanottaa valopulsseja, jolloin mitattava kappale sijoitetaan rasterin eteen niin, että se estää valonsäteen pääsyn rasterille ja vastaavasti valo-sähkömuuntimeen mitattavaa dimensiotaan vastaavalla alueella, ja vastaanotetut valopulssit muunnetaan sähköpulsseiksi, joiden lukumäärän perusteella mitattava dimensio on laskettavissa.

Keksinnön kohteena on myös menetelmän soveltamiseen käytettävä laitteisto.

Pyyhkäisevään valonsäteeseen ja mittausrasteriin perustuva digitaalinen mittausmenetelmä on tunnettu patenttihakemuksesta 1366/72 sekä nyttemmin käytännössä toimivista laitteista. Näissä käytetään kuitenkin vain yhtä mittarasteria, jolloin mittaustarkkuutta tulee käytännössä rajoittamaan valon diffraktio jäljempänä esitettävällä tavalla.

Valonsäteen pyyhkäisyyn perustuva mittauslaite voidaan rakentaa esimerkiksi kuvion 1 mukaisella tavalla. Rasteri 6 koostuu toisaalta läpinäkymättömistä ja

4

toisaalta läpinäkyvistä alueista, esim. juovista, ja rasterilta valo johdetaan valon ilmaisimille 7, jotka muuttavat valopulssit sähköiseen muotoon. Jotta pulsien amplitudi olisi vakiosuuruinen ja pulsseja muodostuisi jokaisesta rasterin läpinäkyvästä alueesta, täytyy käytettävän valonsäteen olla korkeintaan rasterin nustan läpinäkymättömän alueen levyinen.

Rasteri voidaan rakentaa erittäin hienojakoiseksi; optiikassa nimitetään illaista laitetta hilaksi. Rasterin jako ei siten rajoita tällä menetelmällä aavutettavaa tarkkuutta.

Myös valonsäde, etenkin monokromaattinen lasersäde, voidaan fokusoida hyvin hueksi. Kuitenkin fokuspisteen halkaisija ja saapuvan valonsäteen konvergenssi vat riippuvuussuhteessa toisistaan. Kuvion 2 esittämässä tapauksessa fokuspisteen alkaisija ja säteen konvergenssi voidaan määrätä kaavasta

$$\frac{1}{2}d = \frac{1.22 \lambda 1}{D} \tag{1}$$

simerkiksi kaksinkertaista fokuspisteen halkaisijaa vastaava syvätarkkuus saadaan aavasta

 $21_2 \stackrel{\sim}{=} \frac{2 d^2}{1.22 \lambda} \tag{2}$

uvion 1 mukaisessa laitteessa valonsäde foRusoituu minimileveyteensä vain yhdessä asterin pisteessä, muualla fokus on joko rasterin edessä tai takana. Mittaustarkuuden parantamisessa tärmätään siis optiikan perusongelmaan, fokus-syvätarkkuus-rohleemaan. Käytännön mittalaitteissa rajan asettaa kaavan (1) mukainen valon iiffraktio. Tarkkuutta voitaisiin parantaa käyttämällä sinistä tai ultraviolettialoa, mutta tällaista valoa lähettäviä, luotettavia ja halpoja lasereita ei toistaieksi ole ollut markkinoilla. Muun kuin laser-valon käyttäminen tämän mittausmenelmän mukaisessa laitteessa ei värivirheiden ja fokusointivaikeuksien vuoRsi tüle ysymykseen.

Tämän keksinnön tarkoituksena on edellä mainittujen haittojen poistaminen ja uvatunlaisen optisen mittauksen tarkkuuden lisääminen.

Tämä tarkoitus on saavutettu soveltamalla esillä olevaa keksintöä, joka nerustuu siihen havaintoon, että mittaustarkkuutta voidaan parantaa muodostamalla nittausrasteri kahdesta tai useammasta, samajakoisesta, rinnakkain sijoitetusta, nutta toistensa suhteen limitetystä osarasterista, joilta, saatavat valopulssit limaistaan ja lasketaan erikseen kultakin osarasterilta. Pulssien lukumäärät voitaan laskea tietokoneella ja vertaamalla eri rastereilta saatavia lukumääriä kontrolloida automaattisesti mittauslaitteen toimintaa ja häiriötapauksessa hylätä jäärä tulos.

Tarkemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle on pääasiallisesti tunnusomaista, että käytetään sellaista rasteria, joka on jaettu ainakin kahdeksi alue sovitukseltaan samajakoiseksi, rinnakkain sijoitetuksi ja toistensa suhteen limitetyksi osarasteriksi, joilta saatavat valopulssit ilmaistaan ja lasketaan erikseen kultakin osarasterilta.

Keksinnön mukaiselle laitteistolle on puolestaan pääasiallisesti tunnusomaista, että

- rasteri on jaettu ainakin kahdeksi aluesovitukseltaan samajakoiseksi rinnakkain sijoitetuksi ja toistensa suhteen limitetyksi osarasteriksi,
- valo-sähkömuunnin on vastaavasti jaettu ainakin kahdeksi erilliseksi osamuuntineksi eri osarastereilta tulevien valopulssien vastaanottamiseksi ja
- laitteisto käsittää lasku- ja vertailuelimet osamuuntimista tulevien sähköpulssien laskemiseksi ja käsittelemiseksi.

Un kuitenkin huomattava, että suojapiiriä määriteltäessä on patenttiselitys ja liitteenä olevat piirustukset patenttilain edellyttämällä tavalla kokonaisuudessaan otetava huomioon.

Keksinnön avulla voidaan parantaa valonsäteen pyyhkäisyyn perustuvan digitaalisen mittauslaitteen tarkkuutta huomattavasti yli aikaisemmin tunnettujen ratkaisujen antamien mahdollisuuksien.

Keksintöä ryhdytään seuraavassa lähemmin tarkastelemaan liitteinä olevien piirustusten avulla.

Kuvio 1 esittää, kuten on jo käynyt ilmi, kaaviollisesti keksinnön perustana olevaa mittausmenetelmää.

Kuvio 2 esittää valonsäteen fokusoitumista.

Kuvio 3 esittää keksinnön mukaisessa menetelmässä ja laitteistossa käytettävää kahdesta osarasterista koostuva rasterirakennetta.

Kuvio 4 esittää osittain kaaviollisesti keksinnön mukaista mittausmenetelmää.

Kuvion 1 mukaan laserista 2 lähtevä säde osuu pyöritettävissä olevaan peiliin 3, josta se heijastuu toiseen peiliin 4, jonka poikkipinta on paraabelin kaaren muotoinen. Pyörivä peili 3 on sovitettu ajatellun paraabelin fokukseen, jolloin paraabelipeilistä 4 heijastuvat säteet 8' ovat yhdensuuntaisia. Kun peili 3 pyörii nuolen E osoittamaan suuntaan, niin paraabelipeilistä 4 heijastuva säde 8' pyyhkäisee rasterin 6 ylitse suuntaansa muuttamatta. Tällöin saadaan rasteriin 5 täsmälleen mitattavan kappaleen 1 suuruinen "varjo", kun säde 8' liikkuu rasterin 6 pituuden yli. Alueella a ja c syntyy valopulsseja, koska säde 8' katkeaa jokaisen läpinäkymättömän juovan kohdalla, eli syntyy vilkkuva valo. Välissä olevalla alueella b puolostaan mitattava kappale 1 estää säteen 8' pääsyn rasterille 6, jolloin ei synny lainkaan pulsseja. Mitattavan kappaleen paksuus saadaan tällöin kaavasta

b = h - a - c

(3)

jossa h tarkoittaa rasterin kokonaispituutta. Mittausyksikkönä on jakoväli, ts. läpinäkymättömün ja läpinäkyvän osan yhteinen leveys, esimerkiksi 2 mm. Paraabelipeilin 4 rakentaminen on kaariosan lyhyyden vuoksi helppoa, eikä sen tarkkuus rajoita käytetyn menetelmän tarkkuutta. Esim. tukkien paksuutta nitattaessa peilin 4 kaarevuussäde voi vaihdella alueella 2 ... 5 m.

Edellä olevassa tarkastelussa laseri 2, pyörivä peili 3 ja paraabelipeili ! yhdessä muodostavat ne pyyhkäisyelimet, joiden avulla valonsäde 8' voidaan siirtää sen suuntaa muuttamatta.

Valo-sähkömuunnin 7, joka ottaa vastaan valopulssit muuntaen ne sähköpulseiksi, on jaettu kahdeksi erilliseksi osamuuntimeksi 7A ja 7B osarastereilta 6a a 6b tulevien valopulssien vastaanottamiseksi.

Rasteri 6 koostuu vuorottain sovitetuista läpinäkymättömistä ja läpinäkyvisä juovista 11, 10 ja on sovitettu valo-sähkömuuntimen 7 eteen niin, että valonsäde i' rasterille 5 osuessaan pääsee tämän läpi läpinäkyvien juovien 10 kohdalla. Rastei 6 on esimerkkitapauksessa jættu kahdeksi juovitukseltaan 10, 11 samajakoiseksi, innakkain sijoitetuksi ja toistensa suhteen limitetyksi osarasteriksi 6a ja 6b. aitteisto käsittää edelleen laskimet 8A ja 8B sekä tietokoneen 9, joka toimii askimesta 8A ja 8B tulevien sähköpulssien vertailu- ja tulostuselimenä.

Esimerkkitapauksessa juovien 10, 11 limitys on järjestetty niin, että ummankin osarasterin 6A ja 6B mustan juovan 11 kohdalla on aina viereisen osa-asterin läpinäkyvä juova 10. Raon eli läpinäkyvän juovan 10 levyinen valorinta-a liikkuu nuolen C osoittamassa suunnassa molempien osarasterien 6A ja 6B ylitse.

Mitattæssa esim. tukkien paksuuksia on toisaalta tukin 1 ja paraabelieilin 4 ja toisaalta tukin 1 ja rasterin 6 välillä oltava riittävä etäisyys, oska tukki 1 liikkuu ja siitä saattaa roiskua likaa ympäristöön.

Esimerkiksi kahta osarasteria käyttämällä päästään mittaustarkkuudessa uoleen yhden rasterin maksimitarkkuudesta. Jos merkitään

- rasterilta 6A saatava pulssimäärä = k
- rasterilta 68 saatava pulssimäärä = m
- rasterin A kokonaisrakomäärä = a
- rasterin C kokonaisrakomäärä = b

itattavan kappaleen varjon pituus eli mitattava dimensio S saadaan kaavasta

$$S = (a + b - (k + m)) \times$$
 (4)

ossa mittayksikkönä on \times (kuvio 3) eli rasterin jaon puolikas. Yhtä rasteria äytettäessä olisi mittausyksikkönä rasterin koko jako-osa eli $2\times$.

Keksinnön puitteissa voidaan ajatella lukuisia vaihtoehtoja. Niinpä osaasterien lukumäärä voi tarvittaessa olla suuremoikin kuin kaksi, esim. 3 tai 4, olloin voidaan limitystä tihentää ja samalla mittaustarkkuutta parantaa.

On huomattava, että valo-sähkömuuntimet voivat saada valopulssit myös esim. inssien tai valoa johtavien säikeiden välityksellä. Läpinäkyvät alueet voivat uovamaisen asemesta olla muodoltaan esim. ympyrän tai neliön muotoisia.

Patenttivaatimukset:

- 1. Menetelmä kappaleen (1) dimension (b) optiseksi mittaamiseksi antamalla suuntansa säilyttävän valonsäteen (8') pyyhkäistä valo-sähkömuuntimen (7) ylitse tämän eteen sovitetun rasterin (6) kautta, joka rasteri (6) koostuu vuorottain sovitetuista läpinäkymättömistä (11) ja läpinäkyvistä alueista (10) niin, että valosähkömuunnin (7) vastaanottaa valopulsseja, jolloin mitattava kappale (1) sijoitetaan rasterin (6) eteen niin, että se estää valonsäteen (8') pääsyn rasterille (6) ja vastaavasti valo-sähkömuuntimeen (7) mitattavaa dimensiotaan (b) vastaavalla alueella, ja vastaanotetut valopulssit muunnetaan sähköpulsseiksi, joiden lukumäärän perusteella mitattava dimensio (b) on laskettavissa, tunnettu siitä, että käytetään sellaista rasteria (6A, 6B), joka on jaettu ainakin kahdeksi aluesovitukseltaan (10, 11) samajakoiseksi, rinnakkain sijoitetuksi ja toistensa suhteen limitetyksi osarasteriksi (6A ja 6B), joilta saatavat valopulssit ilmaistaan ja lasketaan erikseen kultakin osarasterilta (6A, 6B).
- 2. Patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmän soveltamiseen käytettävä laitteisto, joka käsittää
 - pyyhkäisyelimet (2, 3, 4) valonsäteen (8') siirtämiseksi sen suuntaa muuttamatta,
 - valo-sähkömuuntimen (7) valopulssien vastaanottamista ja sähköpulsseiksi muuntamista varten,
 - ræsterin (6), joka koostuu vuorottain sovitetuista läpinäkymättömistä (11) ja läpinäkyvistä (10) alueista ja joka on sovitettu valo-sähkömuuntimen (7) eteen niin, että valonsäde (8') rasterille (6) osuessaan pääsee tämän läpi läpinäkyvien alueiden (10) kohdalla,

tunnettu siitä, että

- rasteri (6) on jættu ainakin kahdeksi aluesovitukseltaan (10, 11) samajakoiseksi, rinnakkain sijoitetuksi ja toistensa suhteen limitetyksi osarasteriksi (6A ja 6B),
- valo-sähkömuunnin (7) on vastaavasti jaettu ainakin kahdeksi erilliseksi osamuuntimeksi (7A ja 7B) eri osarastereilta (6A ja 6B) tulevien valo-pulssien vastaanottamiseksi ja
- laitteisto käsittää lasku- ja vertailuelimet (8A, 8B ja 9) osamuuntimista (7A ja 7B) tulevien sähköpulssien laskemiseksi ja käsittelemiseksi.
- 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että osarasterien (6A ja 6B) lukumäärä on kaksi.
- 4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että osarasterien (6A ja 6B) lukumäärä on kolme tai suurempi.
- 5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laitteisto, tunne ttu siitä, että alueiden (10, 11) limitys on järjestetty niin, että kummankin osarasterin (6A ja 6B) läpinäkymättömän alueen (11) kohdalla on aina viereisen osarasterin läpinäkyvä alue (10).

Patentkrav:

- 1. Förfarande för optisk mätning av dimensionen (b) hos en kropp (1) genom att låta sin riktning bevarande ljusstråle (8') svepa över en fotoelektricitetsomvandlare (7) vid ett framför densamma placerat raster (6), vilket raster (6) består av växelvis anordnade ogenomskinliga (11) och genomskinliga områden (10) så, att fotoelektricitetsomvandlaren (7) mottager ljuspulseer, varvid kroppen (1) som skall mätas placeras framför rastret (6) så, att den hindrar ljusstrålen att nå rastret (6) resp. fotoelektricitetsomvandlaren (7) i området som motsvarar dimensionen av kroppen som skall mätas. och de mottagna ljuspulserna omvandlas till strömpulser, varvid dimenesionen som skall nätas kan beräknas med anledning av antalet strömpulser, k ä n n e e c k n a t därav, att man utnyttjar ett sådant raster (6A,6B), vilket med avseende på indelningen i området (10,11) delats i två ideniskt indelade, parallellt placerade och varandra överlappande delraser (6A och 6B), ur vilka de erhållna ljuspulserna anges och räknas: skilt för vardera delrastret (6A,6B).
- 2. Anordning för tillämpande av förfarandet enligt patentkravet 1. varvid den omfattar
- organ för åstadkommande av ljussvep (2,3,4) för förflyttande av jusstrålen (8') utan att ändra dess riktning,
- en fotoelekticitetsomvandlare (7) för mottagande av ljuspulserna och omvandlande av desamma till strömpulder,
- ett raster (6), som består av växelvis anordnade ogenomskinliga (11) ch genomskinliga (10) områden och vilket placerats framför fotoelekricitetsomvandlaren (7) så, att ljusstrålen (8') vid träffandet av astret (6) kan genomtränga via de genomskinliga områdena (10),

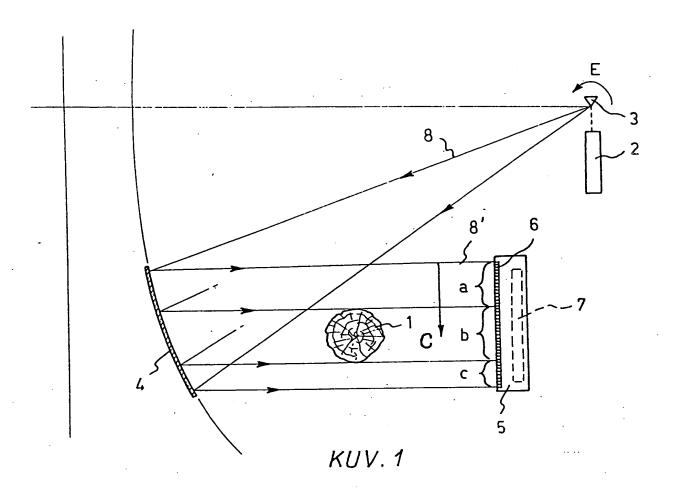
ännetecknad därav, att

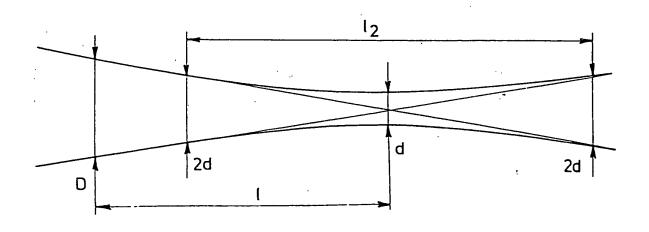
rastret (6) med avseende på indelningen i områden (10,11) delats i vå identiskt indelade, parallellt placerade och varandra överlappande elraster (6A och 6B),

fotoelektricitetsomvandlaren har på motsvarande sätt delats i åtminsone två skilda delomvandlare (7A och 7B) för mottagande av ljuspulerna från respektive delraster (6A och 6B), och att nordningen omfattar räkne- och jämförelseorgan (8A,8B och 9) för räkande och behandlande av de från delomvandlaren (7A och 7B) kommande trömpulserna.

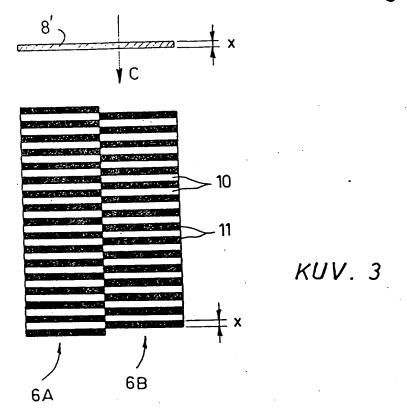
- 3, Anordning enligt patentkravet 2, k ä n n e t e c k n a d därav, att antalet delraster (6A och 6B) är två.
- 4. Anordning enligt patentkravet 2, k ä n n e t e c k n a d därav, att antalet delraster (6A och 6B) är tre eller flera.
- 5. Anordning enligt patentkravet 3, k ä n n e t e c k n a d därav, att överlappningen av områdena (10,11) anordnats så, att ett ogenomskinligt område (11) i vardera delrastret (6A och 6B) alltid ligger i linje med ett genomskinligt område (10) i det bredvid liggande delrastret:

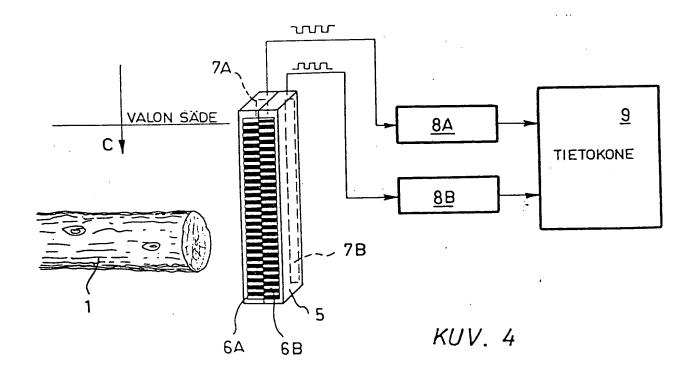
Viitejulkaisuja-Anförda publikationer





KUV. 2





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLŌR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.